

# 4.5 准静态电磁场

- 准静态电磁场的基本方程及其特性
- 典型的电准静态场(Electroquasistatic field, EQS)问题—导电媒质中的电荷弛豫现象
- 典型磁准静态(Magnetoquasistatic field, MQS)的场问题—集肤效应与透入深度

# 准静态电磁场定义

对于低频电磁场,基于工程分析的观点,可忽略麦克斯韦方程组中的  $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$  或  $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$  的作用,以简化分析计算,称为准静态电磁场,它具有静态场的某些特征。

➤ 无论电准静态场,还是磁准静态场,都是时变场,场量 不仅是位置坐标的函数,同时也是时间的函数。

# 4.5.1 电准静态场和磁准静态场

- 1. 电准静态场(Electroquasistatic field, EQS)
  - (1) 电准静态场条件

时变电场由电荷和变化的磁场产生。

$$\nabla \times \vec{E}_i = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$
 感应电场 
$$\vec{E}_i << \vec{E}_q$$

感应电场远小于库仑电场时,可忽略  $\frac{\partial \overline{B}}{\partial t}$  ,称为电准静态场(EQS)

电力传输系统和装置中的高压电场、各种常用电子器件和设备附近的电场,为电准静态场。

# (2) EQS基本方程

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_{c} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

电准静态场与静态电场相同,也是有源无旋场。两种场的计算方法相同。

电场的计算独立于磁场,而磁场的计算则需考虑变化电场的影响。先计算电场,然后再计算磁场。

# (3) 导出关系

$$\vec{E} = -\nabla \varphi \qquad \Longleftrightarrow \quad \nabla \times \vec{E} \approx 0$$

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon}$$

$$\nabla \bullet \vec{J}_{c} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \quad e$$
 电荷守恒定律

附录二: 
$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{H}) = 0$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_{c} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \Box \left( \nabla \times \vec{H} \right) = \nabla \Box \vec{J}_{c} + \nabla \Box \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = 0$$

# (4) 场量积分关系 (了解)

$$\vec{E}_{q}(\vec{r},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \int_{V'} \frac{\rho(\vec{r},t)}{R^{2}} \vec{e}_{R} dV'$$

与静电场表达式一致 (**P55**,式**2-18**)

$$\vec{B}(\vec{r},t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\left(\vec{J}_c(\vec{r},t) + \frac{\partial \vec{D}(\vec{r},t)}{\partial t}\right) \times \vec{e}_R}{R^2} dV' \qquad \text{5igg & 5igg & 5ig$$

此时仅仅不考虑磁场对电场的影响,而没有忽略变化电场对磁场的影响。

- 2. 磁准静态场(Magnetoquasistatic field, MQS)
  - (1) 磁准静态场(MQS)条件

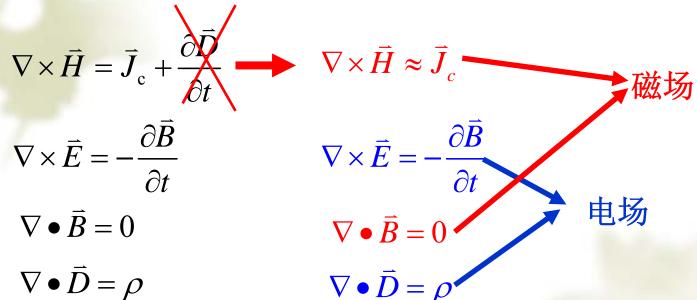
$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_{c} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} << \vec{J}_{C}$$

位移电流远小于传导电流,可忽略  $\frac{\partial \bar{D}}{\partial t}$ ,称为磁准静态场(MQS)。

运行于低频(工频)下的各类电磁装置中的磁场问题、涡流问题为磁准静态场。如变压器、电机、电磁测量仪表等。

(2) 基本方程



与恒定磁场相同,磁准静态场也是有旋无源场。两种场的计算方法相同。

磁场的计算独立于电场, 电场的计算需考虑变化磁场的影响。先计算磁场, 然后再计算电场。

# ----

# (3) 导出关系

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

$$\nabla^2 \vec{A} = -\mu \vec{J}$$

传导电流连续 
$$\nabla \bullet \vec{J}_{\rm c} = 0$$

$$\nabla \times \vec{H} \approx \vec{J}_c$$

附录二: 
$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{H}) = 0$$

$$\nabla \Box \left( \nabla \times \vec{H} \right) = \nabla \Box \vec{J}_{c} = 0$$

# (4) 场量积分关系式(了解)

$$\vec{B}(\vec{r},t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\vec{J}_c(\vec{r},t) \times \vec{e}_R}{R^2} \, dV'$$

$$\vec{E}_i(\vec{r},t) = \frac{1}{4\pi} \int_{V'} \frac{\left(-\frac{\partial \vec{B}(\vec{r},t)}{\partial t}\right) \times \vec{e}_R}{R^2} \, dV'$$

$$\vec{E} = \vec{E}_q(\vec{r},t) + \vec{E}_i(\vec{r},t)$$

$$= \frac{\rho(\vec{r},t)}{\epsilon_0} \vec{e}_R - \frac{\partial \vec{B}(\vec{r},t)}{\partial t} \times \vec{e}_R$$

$$= \frac{1}{4\pi} \int_{V'} \frac{\epsilon_0}{R^2} \, dV'$$

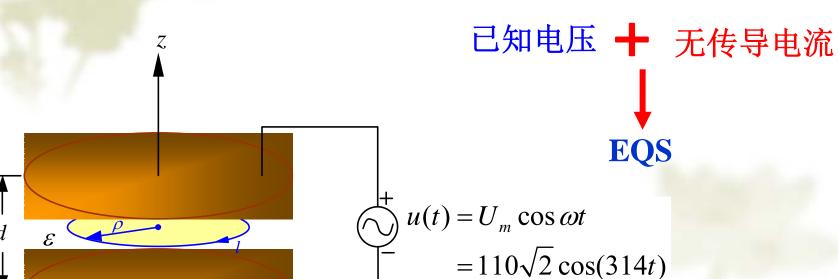
# 判断MQS,EQS一般原则

存在传导电流,则优先考虑MQS 存在电荷(电压),优先考虑EQS

# 例 (书183, 例4-1): 工频激励下的平板电容器中的电磁场

$$d = 0.5$$
cm,  $\varepsilon_r = 5.4$ 

分析: EQS 还是 MQS

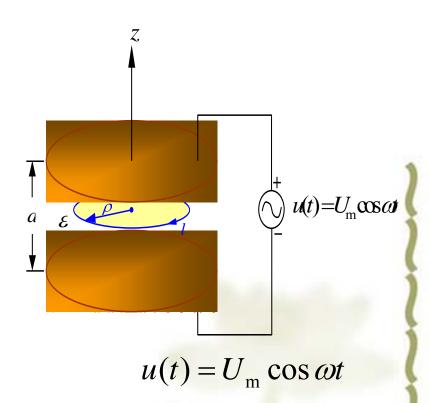


# 解: 首先计算电场

$$\vec{E}(t) = \frac{u(t)}{d} \left( -\vec{e}_z \right) = \frac{U_{\rm m}}{d} \cos \omega t \left( -\vec{e}_z \right)$$

$$= E_{\rm m} \cos \omega t \left( -\vec{e}_z \right)$$

$$(E_q)$$

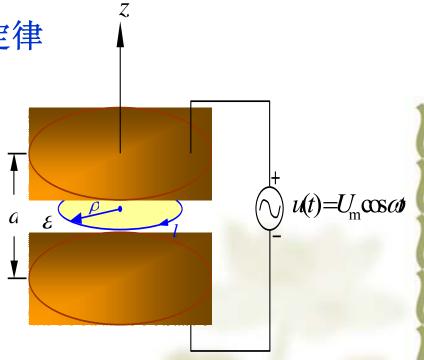


$$\vec{E}(t) = E_{\rm m} \cos \omega t \left( -\vec{e}_z \right)$$

然后计算磁场---应用安培环路定律

$$\iint_{l} \vec{H} \cdot d\vec{l} = 2\pi\rho H_{\phi} = \int_{S} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$
$$= \varepsilon \omega E_{m} \sin \omega t \cdot \pi \rho^{2}$$

$$\vec{H} = H_{\phi}\vec{e}_{\phi} = \frac{\varepsilon\omega\rho}{2}E_{\rm m}\sin\omega t\ \vec{e}_{\phi}$$



验证: 
$$E_{\rm i} << E_{\rm g}$$

$$\vec{E}(t) = E_{\rm m} \cos \omega t \left( -\vec{e}_z \right) \quad \vec{H} = H_{\phi} \vec{e}_{\phi} = \frac{\varepsilon \omega \rho}{2} E_{\rm m} \sin \omega t \ \vec{e}_{\phi}$$

# 考虑因变化的磁场产生的电场

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} = -\mu_0 \frac{\partial H_{\phi}}{\partial t} \vec{e}_{\phi}$$

$$\nabla \times \vec{E} = \vec{e}_{\rho} \left( \frac{\partial E_{z}}{\rho \partial \phi} - \frac{\partial E_{\phi}}{\partial z} \right) + \vec{e}_{\phi} \left( \frac{\partial E_{\rho}}{\partial z} - \frac{\partial E_{z}}{\partial \rho} \right) + \vec{e}_{z} \frac{1}{\rho} \left( \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho E_{\phi}) - \frac{\partial E_{\rho}}{\partial \phi} \right)$$

$$-\frac{\partial E_z}{\partial \rho}\vec{e}_{\phi} = -\mu_0 \frac{\partial H_{\phi}}{\partial t}\vec{e}_{\phi}$$

$$E_z = -\frac{\mu_0 \varepsilon \omega^2 \rho^2}{4} E_{\rm m} \cos \omega t$$

$$=4.537\times10^{-8}\,\rho^2\cos(314t)$$

#### 圆柱坐标系下旋度的表达式

将 $H_{\phi}$ 代入对t求导,再对 $\rho$  积分

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$$

$$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$$

$$E_{\rm i}(E_z) << E_{\rm q}(E) = E_{\rm m} \cos \omega t = 3.11 \times 10^4 \cos(314t)$$

### 4.5.2 典型的EQS场问题—均匀导电媒质中的电荷弛豫

1. 电荷弛豫过程定义:

导体中自由电荷体密度 ρ 随时间衰减的过程。

#### 2. 导体中电荷满足的物理定律

- (1) 导体中电流密度与电场强度关系式  $\vec{J}_c = \gamma \vec{E} = \frac{\gamma}{\epsilon} \vec{D}$
- (2) 麦克斯韦方程  $\nabla \bullet \vec{D} = \rho$
- (3) 电荷守恒定律  $\nabla \bullet \vec{J}_{c} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$

#### 3. 导体中电荷满足的微分方程及其解

设导电媒质 $\gamma$ ,  $\varepsilon$ 均匀,且各向同性,在EQS场中

$$\vec{J}_{c} = \gamma \vec{E} = \frac{\gamma}{\varepsilon} \vec{D} \qquad \nabla \bullet \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \bullet \vec{J}_{c} = \frac{\gamma}{\varepsilon} \rho$$

$$\nabla \bullet \vec{J}_{c} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t} + \frac{\gamma}{\varepsilon} \rho = 0 \qquad \rho = \rho_{0} e^{-\frac{t}{\tau_{c}}} \qquad \text{电荷驰豫形} \quad i \propto e^{-\frac{t}{\tau_{c}}}$$
成衰減电流

 $\rho_0$ 为t=0时的电荷分布, $\tau_e=\varepsilon/\gamma$ (秒)称为弛豫时间。

$$\rho = \rho_0 e^{-\frac{t}{\tau_e}}$$
 电荷驰豫形  $i \propto e^{-\frac{t}{\tau_e}}$ 

#### 说明:

- $\tau_e = \varepsilon / \gamma$ : 一般来说,导体的的介电常数 $\varepsilon \approx \varepsilon_0 (8.85 \times 10^{-12})$ ,电导率 $\gamma$  在10<sup>7</sup> S/m的数量级上,所以  $\tau_e$  非常小(10<sup>-19</sup>)。
- ➤ 在导体内部,体电荷随时间迅速衰减为**0**,此衰减过程 就是自由电荷的**弛豫过**程。
- 产 在导体内部,体电荷(电流)很快衰减至零。故由此引起的感应电场可以忽略不计。

**EQS** 

# 4.5.2 典型的EQS场问题—分块均匀导体中的驰豫过程

分界面上

$$\iint_{S} \vec{D} \cdot d\vec{S} = q, \longrightarrow D_{2n} - D_{1n} = \varepsilon_{2} E_{2n} - \varepsilon_{1} E_{1n} = \sigma$$

$$\iint_{S} \vec{J} \cdot d\vec{S} = -\partial q / \partial t, \longrightarrow J_{2n} - J_{1n} = -\frac{\partial \sigma}{\partial t}$$

$$J_{1n} = \gamma_{1} E_{1n}, \quad J_{2n} = \gamma_{2} E_{2n},$$

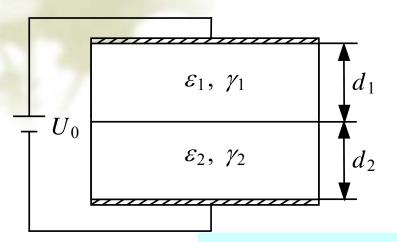
$$(\gamma_{2} E_{2n} - \gamma_{1} E_{1n}) + \frac{\partial}{\partial t} (\varepsilon_{2} E_{2n} - \varepsilon_{1} E_{1n}) = 0$$

得:

$$\gamma_2 E_{2n} + \frac{\partial}{\partial t} (\varepsilon_2 E_{2n}) = \gamma_1 E_{1n} + \frac{\partial}{\partial t} (\varepsilon_1 E_{1n})$$

在时变电磁场中,位于导电媒质分界面上的全电流密度法 向分量连续

# 例 研究双层有损介质平板电容器接至直流电压源的过渡过程, 写出分界面上面电荷密度 $\sigma$ 的表达式。

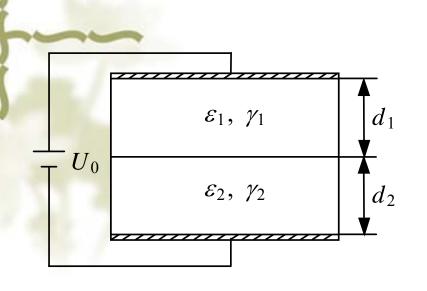


#### 解: 分界面衔接条件

解方程,得 
$$E_1(t) = \frac{\gamma_2}{d_1\gamma_2 + d_2\gamma_1} U_0(1 - e^{-\frac{t}{\tau_e}}) + \frac{\varepsilon_2}{d_1\varepsilon_2 + d_2\varepsilon_1} U_0 e^{-\frac{t}{\tau_e}}$$

$$E_{2}(t) = \frac{\gamma_{1}}{d_{1}\gamma_{2} + d_{2}\gamma_{1}} U_{0}(1 - e^{-\frac{t}{\tau_{e}}}) + \frac{\varepsilon_{1}}{d_{1}\varepsilon_{2} + d_{2}\varepsilon_{1}} U_{0}e^{-\frac{t}{\tau_{e}}}$$

$$\sigma = \frac{\varepsilon_2 \gamma_1 - \varepsilon_1 \gamma_2}{d_1 \gamma_2 + d_2 \gamma_1} U_0 (1 - e^{-\frac{t}{\tau_e}}) \qquad \tau_e = \frac{\varepsilon_2 d_1 + \varepsilon_1 d_2}{d_1 \gamma_2 + d_2 \gamma_1}$$
 20



$$\sigma = \frac{\varepsilon_2 \gamma_1 - \varepsilon_1 \gamma_2}{d_1 \gamma_2 + d_2 \gamma_1} U_0 (1 - e^{-\frac{t}{\tau_e}})$$

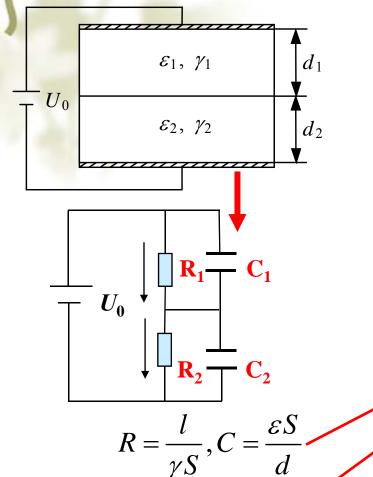
t=0,  $\sigma=0$ ;  $t\uparrow$ ,  $\sigma\uparrow$ ;  $t\to\infty$ ,  $\sigma=const$ 。 书P137,例3-2,是 $\sigma$  稳态解。

$$\sigma = \frac{\varepsilon_2 \gamma_1 - \varepsilon_1 \gamma_2}{d_1 \gamma_2 + d_2 \gamma_1} U_0$$

结论: 当导电媒质通电时, 电荷的驰豫过程导致分界面有积累的面电荷。

当分界面媒质满足:  $\varepsilon_2\gamma_1 = \varepsilon_1\gamma_2$ ,  $\sigma=0$ 。

# 讨论: 如何从电路的角度分析?



$$\tau_e = \frac{\varepsilon_2 d_1 + \varepsilon_1 d_2}{d_1 \gamma_2 + d_2 \gamma_1}$$

$$u_{C1}(0^{-}) = u_{C2}(0^{-}) = 0$$

$$U_{0} = u_{C1}(0^{+}) + u_{C2}(0^{+})$$

$$C_{2}u_{C2}(0^{+}) - C_{1}u_{C1}(0^{+}) = 0$$

$$u_{C1}(0^{+}) = \frac{C_{2}U_{0}}{C_{1} + C_{2}}, \quad u_{C2}(0^{+}) = \frac{C_{1}U_{0}}{C_{1} + C_{2}}$$

$$u_{C1}(\infty) = \frac{R_{1}U_{0}}{R_{1} + R_{2}}, \quad u_{C2}(\infty) = \frac{R_{2}U_{0}}{R_{1} + R_{2}}$$

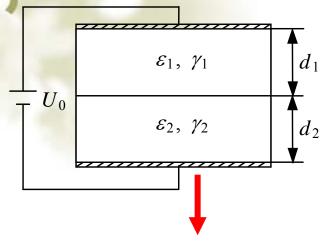
$$\tau = (R_{1} // R_{2}) \times (C_{1} + C_{2})$$

$$u_{C1}(t) = u_{C1}(\infty) + [u_{C1}(0^{+}) - u_{C1}(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$E_{1}(t) = u_{C1}(t) / d_{1}, \quad E_{2}(t) = u_{C2}(t) / d_{2},$$

$$\sigma(t) = \varepsilon_{2}E_{2}(t) - \varepsilon_{1}E_{1}(t)$$

# 讨论:场、路方法的一致性?



$$\begin{array}{c|c} & & & \\ \hline & & \\ & & \\ \hline & \\$$

$$E_{1}(t) = \frac{\gamma_{2}}{d_{1}\gamma_{2} + d_{2}\gamma_{1}} U_{0}(1 - e^{-\frac{t}{\tau_{e}}}) + \frac{\varepsilon_{2}}{d_{1}\varepsilon_{2} + d_{2}\varepsilon_{1}} U_{0}e^{-\frac{t}{\tau_{e}}}$$

$$\gamma = \frac{t}{d_{1}} \frac{\varepsilon_{2}}{d_{1}\varepsilon_{2} + d_{2}\varepsilon_{1}} U_{0}e^{-\frac{t}{\tau_{e}}}$$

$$E_{2}, \gamma_{2}$$

$$d_{2}$$

$$E_{2}(t) = \frac{\gamma_{1}}{d_{1}\gamma_{2} + d_{2}\gamma_{1}} U_{0}(1 - e^{-\frac{t}{\tau_{e}}}) + \frac{\varepsilon_{1}}{d_{1}\varepsilon_{2} + d_{2}\varepsilon_{1}} U_{0}e^{-\frac{t}{\tau_{e}}}$$

$$t = 0^{+} \quad E_{1}(0^{+}) = \frac{\varepsilon_{2}}{d_{1}\varepsilon_{2} + d_{2}\varepsilon_{1}} U_{0}$$

$$u_{1}(0^{+}) = E_{1}(0^{+})d_{1} = \frac{\varepsilon_{2}d_{1}}{d_{1}\varepsilon_{2} + d_{2}\varepsilon_{1}}U_{0}$$

$$= \frac{\varepsilon_{2}/d_{2}}{\varepsilon_{1}/d_{1} + \varepsilon_{2}/d_{2}}U_{0} = \frac{C_{2}}{C_{1} + C_{2}}U_{0}$$

同理, 
$$u_2(0^+) = \frac{C_1}{C_1 + C_2} U_0$$

$$u_1(\infty) = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_0$$
  $u_2(\infty) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_0$ 

# 4.5.4 典型MQS的场问题—集肤效应与透入深度

## 1. 极低频交变电流的工况

观察瞬间可看作直流电流的恒定场效应——准静态电流场

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_c \qquad \qquad \nabla \times \vec{E} \approx 0$$

$$\nabla \bullet \vec{B} = 0 \qquad \qquad \nabla \bullet \vec{D} = 0$$

可采用恒定电流场的计算方法求解准静态电流场的问题。

2. 低频或高频交变电流(时变场)的工况

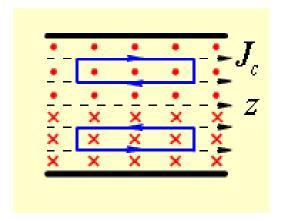
此时可以忽略位移电流的作用-MQS场

ightharpoonup一般,介电常数  $ε=8.85 \times 10^{-12}$  ,电导率γ 在 $10^7$  S/m,所以,交流电流频率 $f<10^{10}$ Hz以下时,  $J_c>> J_D$  恒成立。

# 3. 低频或高频交变电流工况的方程

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_{c} \qquad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \qquad \nabla \cdot \vec{D} = 0$$



#### 集肤效应的产生

# 这类MQS问题的特点:

导体内因传导电流的磁场所激励的感应电场与传导电流的电场相比,已不能忽略。从而导致场量主要分布于导体表面的现象—趋(集)肤效应(Skin Effect)。

### 4. 导电媒质中MQS场的基本方程

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \vec{J}_{c} = \gamma \vec{E} \\ \nabla \bullet \vec{B} = 0 \end{cases} \qquad \qquad \begin{cases} \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \bullet \vec{D} = 0 \end{cases}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \longrightarrow \nabla \times \nabla \times \vec{E} = -\mu \nabla \times \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} = -\mu \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{H})$$

$$\downarrow \nabla \times \vec{H} = \gamma \vec{E}$$

$$\nabla \times \nabla \times \vec{E} = -\mu \gamma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$
 附录二方程 
$$\nabla \times \nabla \times \vec{E} = \nabla (\nabla \bullet \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} \downarrow \nabla \bullet \vec{D} = \nabla (\varepsilon \nabla \bullet \vec{E}) = 0$$

得电磁场的扩散方程

$$\nabla^2 \vec{E} = \mu \gamma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\nabla^2 \vec{H} = \mu \gamma \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$$

# 5. 基本方程的相量形式

正弦稳态下, 电磁场扩散方程的相量形式(复数形式)

为:

$$\nabla^2 \dot{\vec{E}} = j\omega\mu\gamma\dot{\vec{E}} = p^2\dot{\vec{E}}$$

$$\nabla^2 \dot{\vec{H}} = j\omega\mu\gamma\dot{\vec{H}} = p^2\dot{\vec{H}}$$

定义

$$p = \sqrt{j\omega\mu\gamma}$$

$$= \sqrt{\frac{\omega\mu\gamma}{2}} \left(1+j\right) = \frac{1}{d} \left(1+j\right)$$

$$d = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\gamma}}$$

$$\nabla^2 \vec{E} = \mu \gamma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\nabla^2 \vec{H} = \mu \gamma \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$$

$$\sqrt{j} = e^{j\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1+j)$$

$$\mathbf{j} = e^{\mathbf{j}\frac{\pi}{2}}$$

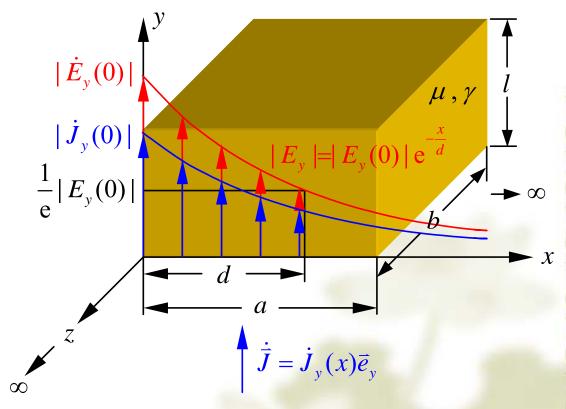
# 6. 半无限大平表面导体中电的趋肤效应、透入深度

设: 半无限大导体位于*x*>0的平面上,高频正弦电流沿y方向流动。

$$\vec{J} = \vec{J}_{y}(x)\vec{e}_{y}$$

可得:

$$\vec{E} = \vec{E}_y(x)\vec{e}_y$$



$$\nabla \times \vec{H} = \gamma \vec{E} \implies \vec{H} = \vec{H}_z(x)\vec{e}_z$$

$$\nabla \times \vec{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right) \vec{e}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right) \vec{e}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right) \vec{e}_z$$

表征为一维场  $\dot{E}_{y}$   $\dot{H}_{z}$   $\dot{J}_{y}$  仅为坐标 x 的函数

基本方程归结为:

$$\nabla^2 \dot{E}_y = p^2 \dot{E}_y \qquad \qquad \frac{\mathrm{d}^2 \dot{E}_y}{\mathrm{d}x^2} = p^2 \dot{E}_y \qquad \qquad \nabla^2 \dot{\vec{E}} = j\omega\mu\gamma \dot{\vec{E}} = p^2 \dot{\vec{E}}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 \dot{E}_y}{\mathrm{d}x^2} = p^2 \dot{E}_y$$

通解为: 
$$\dot{E}_y = C_1 e^{-px} + C_2 e^{px}$$

$$\nabla^2 \dot{\vec{E}} = j\omega\mu\gamma\dot{\vec{E}} = p^2\dot{\vec{E}}$$

$$\nabla^2 \dot{\vec{H}} = j\omega\mu\gamma\dot{\vec{H}} = p^2\dot{\vec{H}}$$

$$x \to \infty$$
 **E**为有限值  $\longrightarrow$   $C_2 = 0$ 

$$\dot{E}_{y}\Big|_{x=0} = \dot{E}_{y}(0)$$
  $\longrightarrow$   $C_{1} = \dot{E}_{y}(0)$ 

$$\dot{E}_{y}(x) = C_{1}e^{-px} = \dot{E}_{y}(0)e^{-px}$$

$$\dot{E}_{y}(x) = C_{1}e^{-px} = \dot{E}_{y}(0)e^{-px}$$

$$\dot{E}_{y}(x) = C_{1}e^{-px} = \dot{E}_{y}(0)e^{-px}$$

$$p = \sqrt{\frac{\omega\mu\gamma}{2}}(1+j) = \frac{1}{d}(1+j)$$

$$d = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\gamma}}$$

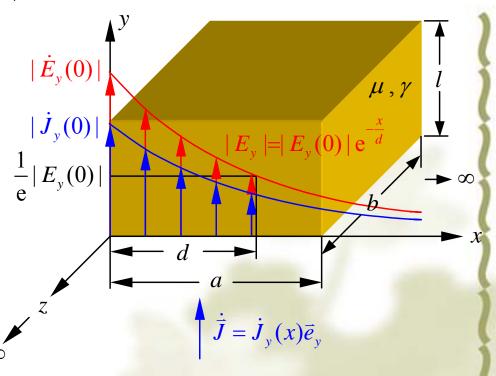
$$\dot{E}_{y}(x) = \dot{E}_{y}(0)e^{-\frac{1}{d}(1+j)x} = \dot{E}_{y}(0)e^{-\frac{x}{d}} \cdot e^{-j\frac{x}{d}}$$

 $e^{-\frac{x}{d}}$ 表示衰减因子,当 *x*=*d*时,有:

$$\left|\dot{E}_{y}\right| = \frac{\left|\dot{E}_{y}\left(0\right)\right|}{e}$$

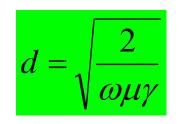
d表征了场量衰减到表面值

 $\frac{1}{e}$ (36.8%)时所对应的距离. 🗡

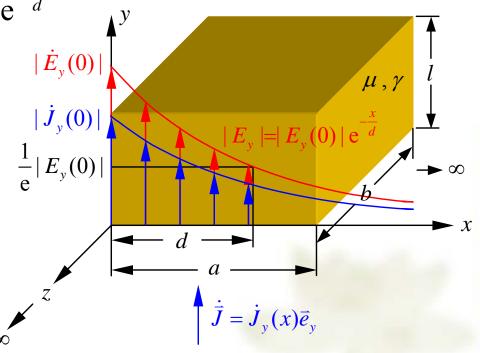


 $\dot{E}_{y} = \dot{E}_{y}(0)e^{-\frac{1}{d}(1+j)x} = \dot{E}_{y}(0)e^{-\frac{x}{d}} \cdot e^{-j\frac{x}{d}}$ 

工程上,为表征电的趋肤效应,即沿导体纵深方向场量衰减的特征,定义



透入深度



其大小反映电磁场衰减的快慢。d越小,场量衰减越快,工程上认为: x=(3~5)d,场量近似衰减为0。

 $e^{-j\frac{x}{d}}$  表示电磁场场量在扩散过程中的相位变化。

$$\dot{E}_{y} = \dot{E}_{y}(0)e^{-\frac{1}{d}(1+j)x} = \dot{E}_{y}(0)e^{-\frac{x}{d}} \cdot e^{-j\frac{x}{d}} \qquad \nabla^{2}\dot{\vec{E}} = j\omega\mu\gamma\dot{\vec{E}} = p^{2}\dot{\vec{E}}$$

$$\nabla^2 \dot{\vec{E}} = j\omega\mu\gamma\dot{\vec{E}} = p^2\dot{\vec{E}}$$

同理

$$\dot{J}_{y}(x) = \gamma \dot{E}_{y} = \dot{J}_{y}(0)e^{-px} = \dot{J}_{y}(0)e^{-\frac{x}{d}} \cdot e^{-j\frac{x}{d}}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \gamma \vec{E} \implies \vec{H} = \vec{H}_z(x)\vec{e}_z$$

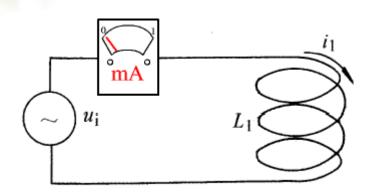
$$\dot{H}_z(x) = \dot{H}_z(0)e^{-px} = \dot{H}_z(0)e^{-\frac{x}{d}} \cdot e^{-j\frac{x}{d}}$$

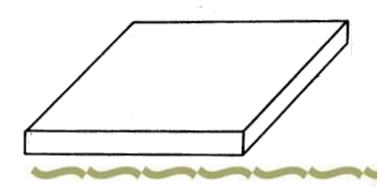


#### 涡流及其损耗

# 1. 涡流

金属导体置于交变的磁场中时,导体的表面就会有感应电流产生。电流的流线在金属体内自行闭合,这种由电磁感应原理产生的漩涡状感应电流称为涡流(eddy current)。







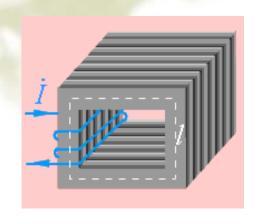
#### 涡流及其损耗

- 2. 涡流特点:
- 热效应 涡流是自由电子的定向运动,有与传导电流相同的热效应。
- 去磁效应, 涡流产生的磁场反对原磁场的变化。

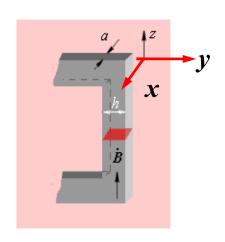
工程应用: 叠片铁芯(电机、变压器、电抗器等)、电磁屏蔽、电磁炉等。

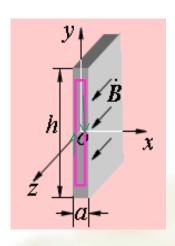
## 3. 涡流场分布

以变压器铁芯叠片为例,研究涡流场分布。



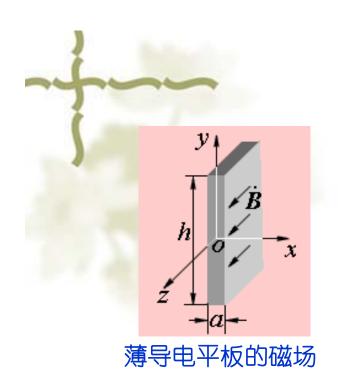
变压器铁芯叠片





薄导电平板

- 假设: 1) l,h >> a , 场量仅是 x的函数;
  - 2)  $\vec{B} = B_z \vec{e}_z$ , 故  $\vec{E}$ ,  $\vec{J}$  分布在xoy平面,且仅有y 分量;
  - 3) 磁场呈 y 轴对称,且 x=0 时, $B_z=B_0$ 。



# 在MQS场中,磁场满足涡流场方程(扩散方程)

$$\nabla^2 \dot{\vec{H}} = p^2 \dot{\vec{H}} \rightarrow \frac{d^2 \dot{H}_z}{dx^2} = j\omega\mu\gamma\dot{H}_z = p^2\dot{H}_z$$

## 解方程,代入假设条件,可以得到

$$\dot{H}_Z = \dot{B}_0 \cosh(px) / \mu$$

$$\dot{B}_z = \dot{B}_0 \cosh(px)$$

$$\dot{J}_{y} = \dot{J}_{0} \sinh(px)$$

# $\dot{B}_z$ 和 $\dot{J}_y$ 的幅值分别为

$$B_z = |\dot{B}_0| \left[ \frac{1}{2} (\cos h(2Kx) + \cos(2Kx)) \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$J_{y} = |\dot{J}_{0}| \left[ \frac{1}{2} (\cos h(2Kx) - \cos(2Kx)) \right]^{\frac{1}{2}}$$

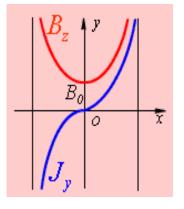
$$\Rightarrow K = \sqrt{\omega \mu \gamma / 2}$$

#### 可见

- · 去磁效应,薄板中心处磁场最小;
- · 集肤效应,电流密度奇对称于y 轴,

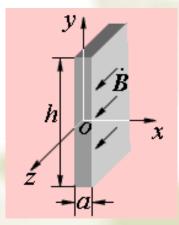
表面密度大,中心处  $J_y=0$  。

电磁能量由外到里逐渐衰减,呈现集肤效应



 $B_z, J_v$ 

#### 模值分布曲线



薄导电平板的磁场

# 4. 涡流损耗

体积V中导体损耗的平均功率为

$$P_{e} = \int_{V} \frac{\left|\dot{J}_{y}\right|^{2}}{\gamma} dV = B_{zav}^{2} \cdot lh \cdot \frac{\omega Ka^{2}}{2\mu} \frac{shKa - \sin Ka}{chKa - \cos Ka}$$

当频率较低时,消耗在铁心薄钢片中的涡流损耗为:

$$P_e = \frac{1}{12} \gamma \omega^2 a^2 V B_{zav}^2$$

 $P_e \propto a, \gamma, \omega$ 。 若要减少  $P_e$  ,必须减小  $\gamma$  (采用硅钢),减小 a (采用叠片),

研究涡流问题具有实际意义(高频淬火、涡流的热效应电磁屏蔽等)。

# 5. 导体的交流内阻抗

直流或低频交流 — 电流均匀分布 
$$\longrightarrow$$
  $R = \frac{l}{\gamma S}$ 

高频交流 —— 集肤、去磁效应 —— 电流不均匀分布

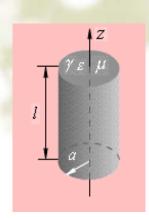
$$Z = -\frac{1}{I^2} \iint_S (\dot{\vec{E}} \times \dot{\vec{H}}^*) \cdot d\vec{S} = R + jX$$

$$R = -\frac{1}{I^2} \iint_{S} \left[ \mathbf{Re}(\dot{\vec{E}} \times \dot{\vec{H}}^*) \right] \cdot d\vec{S}$$

$$X = -\frac{1}{I^2} \iint_{S} \left[ \mathbf{Im} (\dot{\vec{E}} \times \dot{\vec{H}}^*) \right] \cdot d\vec{S}$$

# ----

# 例 计算圆柱导体的交流阻抗参数(设透入深度 d << a)



圆柱导体

$$\dot{J}_{y}(x) = \dot{J}_{y}(0)e^{-px}$$

$$p = \sqrt{j\omega\mu\gamma}$$

$$= \sqrt{\frac{\omega\mu\gamma}{2}} (1+j)$$

解:在 MQS 场中,

$$\iint_{L} \dot{\vec{H}} \cdot d\vec{l} = \dot{I} \rightarrow \nabla \times \dot{\vec{H}} = \vec{J}_{c} = \gamma \dot{\vec{E}}$$

$$\rightarrow \tilde{\vec{S}} = \dot{\vec{E}} \times \dot{\vec{H}}^{*} \rightarrow Z$$

d << a , 无反射,电流不均匀分布,设

$$\dot{I} = I_0 e^{-p(a-\rho)}$$

安培环路定律

$$\dot{\vec{H}} = \frac{I}{2\pi\rho} \vec{e}_{\phi} = \frac{I_0}{2\pi\rho} e^{-p(a-\rho)} \vec{e}_{\phi}$$

$$\dot{\vec{H}} = \frac{\dot{I}}{2\pi\rho} \vec{e}_{\phi} = \frac{I_0}{2\pi\rho} e^{-p(a-\rho)} \vec{e}_{\phi}$$

$$\dot{E}_{z} = \frac{1}{\gamma} \left[ \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho \, \dot{H}_{\phi}) \right] = \frac{p}{\gamma} \dot{H}_{\phi} = \frac{I_{0} p}{2\pi \gamma \rho} e^{-p(a-\rho)} = \sqrt{\frac{\omega \mu}{2\gamma}} (1+j) \dot{H}_{\phi}$$

$$Z = -\frac{1}{I^2} \iint_S (\dot{\vec{E}} \times \dot{\vec{H}}^*) \cdot d\vec{S} = \frac{1}{I_0^2} \iint_S \left[ (\sqrt{\frac{\omega \mu}{2\gamma}} (1+j) \dot{H}_{\phi} \dot{H}_{\phi}^*) \right] dS$$

$$=\sqrt{\frac{\omega\mu}{2\gamma}}\frac{l}{2\pi a}(1+j)$$

$$R = X = \frac{l}{2\pi a} \sqrt{\frac{\omega \mu}{2\gamma}}$$
 ,  $L = \frac{l}{2\pi a} \sqrt{\frac{\mu}{2\omega \gamma}}$ 



$$R = X = \frac{l}{2\pi a} \sqrt{\frac{\omega \,\mu}{2\gamma}}$$

$$d = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\gamma}}$$

### 1. 交流电阻R 随 ω的增加而增大

$$R = \frac{l}{\pi a} \frac{a\gamma}{a\gamma} \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\omega\mu}{2\gamma}} = \frac{l}{\pi a^2 \gamma} \cdot \frac{a}{2} \cdot \sqrt{\frac{\omega\mu\gamma}{2}} = R_{\underline{n}} \cdot \frac{a}{2d}$$

由于 d << a ,故  $R > R_{\underline{a}}$  ,且随  $\omega$  的增加而增大,这是 集肤效应的结果。

$$L = \frac{l}{2\pi a} \sqrt{\frac{\mu}{2\gamma\omega}}$$

## 2. 自感 L 随 $\omega$ 的增加而减小

$$L = \frac{l}{\pi} \cdot \frac{8\mu}{8\mu} \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}a} \sqrt{\frac{\mu}{\omega\gamma}} = \frac{\mu l}{8\pi} \cdot \frac{2}{a} \cdot \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\gamma}} = L_{\underline{\text{ii}}} \cdot \frac{2d}{a}$$

由于d << a ,故  $L < L_{\rm i}$  ,且随  $\omega$  的增加而减小,这是去磁效应的结果。

作业: 4-7

#### 写出maxwell基本方程的积分形式和微分形式,并阐述其名称和物理意义。

1. 积分形式

#### 2. 微分形式

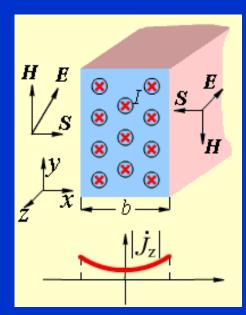
四个方程所反映的物理意义:

- •全电流定律:麦克斯韦第一方程,表明传导电流和变化的电场都能产生磁场;
- •电磁感应定律:麦克斯韦第二方程,表明电荷和变化的磁场都能产生电场;
- •通连续性原理:表明磁场是无源场,磁力线总是闭合曲线;
- •高斯定律:表明电荷以发散的方式产生电场(变化的磁场以涡旋的形式产生 电场)。 46

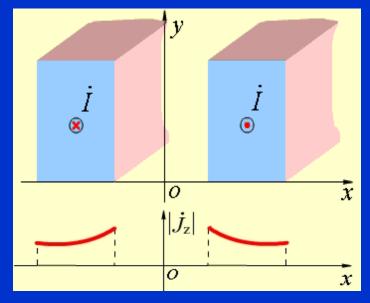
## 邻近效应(Proximate Effect)

靠近的导体通交变电流时,所产生的相互影响,称 为邻近效应。

频率越高,导体靠得越近,邻近效应愈显著。邻近效应与集肤效应共存,它会使导体的电流分布更不均匀。



单根交流汇流排的集肤效应



两根交流汇流排的邻近效应

# 电磁兼容简介

电磁兼容是在有限军规源时间、频谱资源条件下,

各种用电设备(生物)可以共存,不会引起降级的

一八种季光源电磁干扰与抗电磁干泉粉质光源

重由力存陷墨孟、磁暴、沙暴、地球磁场等。

→电牵引系统

**→**气体放电灯

→静电放电

→通信系统

→核电脉冲

高压传输线绝缘子的电晕放电; 高压传输线中电流与电压的谐波 分量;高压传输线之间的邻近效 应······

**电力电力**奋汗釜抓冲即电视响

波分量(0.1~150 kHz);

测……

抗电磁干扰的两个主要措施:接地、<u>电磁屏蔽</u>。接地

# • 保护接地

在金属体与大地之间建立低阻抗电路。 如设备外壳接地,建筑体安装避雷针等,使雷电、过电流、漏电流等直接引入大地。

# • 工作接地

系统内部带电体接参考点(不一定与大地相连)。 如每一楼层的参考点,仪器的"机壳接地"、高压带 电操作等。以保证设备、系统内部的电磁兼容。 电磁屏蔽 在高频下,利用电磁波在良导体中很快衰减的原理,选择 d 小且具有一定厚度  $(h \doteq 2\pi d)$ 的金属(非铁磁)材料。

电屏蔽 在任何频率下,利用电力线总是走电阻小的路径的原理,采用金属屏蔽材料,且接地。

磁屏蔽 在低频或恒定磁场中,利用磁通总是走磁阻小的路径的原理,采用有一定厚度的铁磁材料。

应当避免屏蔽的谐振现象 当电磁波频率与屏蔽体 固有频率相等时,发生谐振, 使屏蔽效能急剧下降, 甚至加强原电磁场。

